

Auftrag zur Lieferung von Kristallzucht-Anlagen

(Aßlar, 23.03.2007) – Die PVA TePla AG, Aßlar, hat von der Siltronic AG, München, am 23.03.2007 einen Auftrag zur Lieferung von Kristallzucht-Anlagen für die Herstellung von 300 mm Einkristallstäben in Höhe von rund 22 Mio. EUR erhalten. Die Anlagen sollen Anfang 2008 bis Ende 2009 ausgeliefert werden.

Die Anlagen sind für ein Kristallziehwerk von der Siltronic AG in Freiberg, Sachsen, bestimmt. Zur Herstellung von 300 mm Einkristallstäben entsprechen die gemeinsam entwickelten Ziehanlagen dem neuesten technologischen Stand. Die Anlagen wurden geordert, um damit die Basis für Siltronics Technologieführerschaft im weltweit stark wachsenden 300 mm-Wafermarkt weiter auszubauen. Anlagen dieses Typus wurden bereits Ende 2006 von der Siltronic Samsung Wafer Pte. Ltd., Singapur für deren Wafer-Fabrikation bei der PVA TePla bestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn
Investor Relations
PVA TePla AG
Emmeliusstr. 33
35614 Asslar
Phone: +49(0)6441/5692-342
Fax: +49(0)6441/5692-118
gert.fisahn@pvatepla.com
www.pvatepla.com